EBARA

PRESSEMITTEILUNG

EBARA Präsident in den Vorstand der SEMI-Organisation gewählt

SEMI gibt die Wahl der internationalen Vorstandsmitglieder bekannt

MILPITAS, Kalifornien - 16. Juli 2024 - SEMI gab die Wahl von zwei neuen Mitgliedern in den Vorstand von SEMI International bekannt:

- Masao Asami, Director, President, Representative Executive Officer, CEO & COO President, Precision Machinery Company, Ebara Corporation
- ☐ Yoshiaki Yoshida, Direktor, Vorsitzender des Vorstands, Advantest Corporation

Die dreijährige Amtszeit der gewählten Vorstandsmitglieder trat bei der jährlichen SEMI-Mitgliederversammlung am 10. Juli während der SEMICON West 2024 in Kraft.

SEMI hat einen neuen Vorstand gewählt. Im internationalen Board of Directors ist nun auch der Präsident der EBARA-Gruppe Masao Asami. "Wir danken Mr. Asami und Mr. Yoshida für ihr Engagement für SEMI und für die Förderung der Ziele unserer weltweiten Mitgliedschaft", sagte Ajit Manocha, Präsident und CEO von SEMI. "Mit der starken und vielfältigen Führung im SEMI International Board of Directors aus allen Segmenten und Regionen sind wir gut aufgestellt, um die drängendsten Herausforderungen und unzähligen Chancen der Halbleiterbranche heute und in Zukunft anzugehen.

Die 18 stimmberechtigten Direktoren und 11 emeritierten Direktoren im Vorstand von SEMI International spiegeln die globale Reichweite der Aktivitäten des Verbandes wider. Die SEMI-Direktoren werden von der allgemeinen Mitgliedschaft als stimmberechtigte Mitglieder des Vorstands gewählt und können insgesamt fünf dreijährige Amtszeiten absolvieren.

Über SEMI

SEMI® verbindet mehr als 2.500 Mitgliedsunternehmen und 1,3 Millionen Fachleute weltweit, um die Technologie und das Geschäft der Elektronikentwicklung und -herstellung voranzutreiben. SEMI-Mitglieder sind für die Innovationen in den Bereichen Materialien, Design, Ausrüstung, Software, Geräte und Dienstleistungen verantwortlich, die intelligentere, schnellere, leistungsfähigere und erschwinglichere Elektronikprodukte ermöglichen. Die Electronic System Design Alliance (ESD Alliance), FlexTech, die Fab Owners Alliance (FOA), die MEMS & Sensors Industry Group (MSIG) und das SOI Konsortium sind strategische Technologiegemeinschaften von SEMI.

Über EBARA

Die EBARA Precision Machinery Europe (EPME) GmbH mit Hauptsitz in Sauerlach bei München ist die europäische Vertriebs- und Servicegesellschaft der EBARA Corporation Tokio. EBARA ist ein weltweit führender Produzent von Vakuum- und Halbleitersystemen, die zur Herstellung von Wafern,



EBARA Precision Machinery Europe GmbH

Flüssigkristallen, Solarzellen und anderen High-Tech-Produkten verwendet werden. Die EBARA Corporation wurde 1912 von Issey Hatakeyama gegründet und beschäftigt über 19.000 Mitarbeiter weltweit. Mit einem Umsatz von über 4,6 Mrd. Euro jährlich zählt EBARA zu den drei größten Unternehmen der Branche. EBARA Precision Machinery beliefert 16 der Top-20-Hersteller der Chip-Industrie.

Über EBARA Precision Machinery Europe

Das EPME-Portfolio umfasst Trocken- und Turbomolekular-Vakuumpumpen sowie moderne Gasreinigungs-Anlagen für beispielsweise die chemische Industrie. Zudem vertreibt EPME hochmoderne CMP-Tools, Waferfasenpolier- und Substratbeschichtungssysteme für die Chipherstellung. 2021 eröffnete EBARA in Dresden sein zweites modernes Überholzentrum für Vakuumpumpen. In Livingston (UK) betreibt EPME seit 1994 ein Überholzentrum für Vakuumpumpen, seit 2021 ein zweites in Dresden. In Europa und Israel beschäftigt EPME über 240 Mitarbeiter.

PRESSEKONTAKT KOMMUNIKATION

Gabriela Schmid

Senior Manager Marketing & Communication

gschmid@ebara-pm.eu

Tel. +49 173 7044606 / www.ebara-pm.eu

Bildquelle: ©EBARA Corporation

BU: Masao Asami, Präsident der EBARA Gruppe und CEO & COO der EBARA Precision Machinery



Zur Vereinfachung und besseren Lesbarkeit verwenden wir jeweils die maskuline Wortendung, ohne Bevorzugung des einen oder anderen Geschlechts.